

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 8月 8日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-231022

[ST. 10/C]:

[J P 2 0 0 2 - 2 3 1 0 2 2]

出 願 人

Applicant(s):

キヤノン株式会社

2003年 8月18日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

4766004

【提出日】

平成14年 8月 8日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G02B 26/10

【発明の名称】

光走査装置及びそれを用いた画像形成装置

【請求項の数】

14

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】

佐藤 浩

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】

加藤 学

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】

下村 秀和

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】

石原 圭一郎

【特許出願人】

【識別番号】

000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】

御手洗 富士夫

【代理人】

【識別番号】

100086818

【弁理士】

【氏名又は名称】

高梨 幸雄

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

009623

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9703877

【プルーフの要否】

要



【発明の名称】 光走査装置及びそれを用いた画像形成装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光源手段からの複数の光束を1つの偏向手段に導光し、該偏向手段からの複数の光束を走査光学系により各々対応する被走査面上に導光する 光走査手段を含む光走査装置において、

該走査光学系はアナモフィック面を有する1つの走査光学素子からなり、該走 査光学素子は主走査断面内において1面が非球面であることを特徴とする光走査 装置。

【請求項2】 副走査断面内において前記複数の光束は前記偏向手段の偏向 面に斜入射していることを特徴とする請求項1に記載の光走査装置。

【請求項3】 前記走査光学素子の少なくとも1面は副走査方向に非球面作用を有することを特徴とする請求項1又は2に記載の光走査装置。

【請求項4】 前記走査光学素子は前記偏向手段からの複数の光束を前記被 走査面上に導光していることを特徴とする請求項1、2又は3記載の光走査装置

【請求項5】 前記走査光学素子の主走査断面内における1つの非球面は光入射側の面であることを特徴とする請求項1乃至4の何れか1項に記載の光走査装置。

【請求項6】 前記走査光学素子の主走査断面内における1つの非球面の非球面形状は曲率変化に変曲点を持たないことを特徴とする請求項1乃至5の何れか1項に記載の光走査装置。

【請求項7】 前記走査光学素子は、プラスチック成型により作製されたものであることを特徴とする請求項1乃至6の何れか1項に記載の光走査装置。

【請求項8】 前記光源手段はマルチビームレーザであることを特徴とする 請求項1乃至7の何れか1項に記載の光走査装置。

【請求項9】 前記走査光学素子の副走査方向のパワーを φ so、前記走査光 学素子の光出射面の副走査方向のパワーを φ si とするとき、

 $0. 9 \times \phi \text{ so} \leq \phi \text{ si} \leq 1. 1 \times \phi \text{ so}$

なる条件を満足することを特徴とする請求項1乃至8の何れか1項に記載の光走 香装置。

【請求項10】 光軸上における前記偏向手段から前記走査光学素子の光出 射面までの空気換算距離をP1、該走査光学素子の光出射面から前記被走査面ま での距離をP2、軸外における該偏向手段から該走査光学素子の光出射面までの 空気換算距離をM1、該走査光学素子の光出射面から該被走査面までの距離をM 2とするとき、

【数1】

$$0.9 \times \frac{P2}{P1} \le \frac{M2}{M1} \le 1.1 \times \frac{P2}{P1}$$

なる条件を満足することを特徴とする請求項1乃至9の何れか1項に記載の光走 査装置。

【請求項11】 前記走査光学素子の光入射面の副走査断面内の形状は平面であることを特徴とする請求項1乃至10の何れか1項に記載の光走査装置。

【請求項12】 請求項1乃至11の何れか1項に記載の光走査装置と、前記被走査面に配置された感光体と、該光走査装置で走査された光束によって該感光体上に形成された静電潜像をトナー像として現像する現像器と、該現像されたトナー像を被転写材に転写する転写器と、転写されたトナー像を被転写材に定着させる定着器とを備えたことを特徴とする画像形成装置。

【請求項13】 請求項1乃至11の何れか1項に記載の光走査装置と、外部機器から入力したコードデータを画像信号に変換して前記光走査装置に入力せしめるプリンタコントローラとを備えたことを特徴とする画像形成装置。

【請求項14】 請求項1乃至11の何れか1項に記載の光走査装置を1以上備え、各光走査装置は、各色に対応した感光体に対して画像情報を記録することを特徴とするカラー画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は光走査装置及びそれを用いた画像形成装置に関し、例えば光源手段か



ら光変調され出射した単一又は複数の光束を偏向手段としてのポリゴンミラーにより反射偏向させ、走査光学系を介して被走査面上を光走査して画像情報を記録するようにした、例えば電子写真プロセスを有するレーザービームプリンタやデジタル複写機やマルチファンクションプリンタ(多機能プリンタ)等の装置に好適なものである。

[0002]

この他、本発明は偏向手段の回転軸に垂直な平面に対して斜め方向から光束を 入射する(斜入射)ことや、斜入射により発生する被走査面上における走査線曲 がりを補正して常に良好なる画像が得られる光走査装置及びそれを用いた画像形 成装置に関するものである。また複数の光走査手段又は光走査装置を用いて各色 に対応した複数の像担持体から成るカラー画像形成装置に好適なものである。

[0003]

【従来の技術】

従来よりレーザービームプリンタ(LBP)等の光走査装置においては画像信号に応じて光源手段から光変調され出射した光束を、例えば回転多面鏡(ポリゴンミラー)より成る光偏向器により周期的に偏向させ、f θ 特性を有する走査光学系によって感光性の記録媒体(感光ドラム)面上にスポット状に集束させ、その面上を光走査して画像記録を行っている。

(0004)

図19は従来の光走査装置の要部概略図である。

[0005]

同図において光源手段 9 1 から出射した発散光束はコリメーターレンズ 9 2 により略平行光束に変換され、絞り 9 3 によって該光束を制限して副走査方向にのみ所定の屈折力を有するシリンドリカルレンズ 9 4 に入射している。シリンドリカルレンズ 9 4 に入射した略平行光束のうち主走査断面内においてはそのままの状態で射出する。また副走査断面内においては集束してポリゴンミラーから成る偏向手段(光偏向器) 9 5 の偏向面(反射面) 9 5 a にほぼ線像として結像している。

[0006]

そして偏向手段 95 の偏向面 95 a で偏向された光束を $f\theta$ 特性を有する走査 光学系 96 を介して被走査面としての感光ドラム面 98 上に導光し、偏向手段 95 を矢印A方向に回転させることによって該感光ドラム面 98 上を矢印B方向に 光走査して画像情報の記録を行なっている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

この様な光走査装置において、高精度な画像情報の記録を行なうためには、被走査面全域に渡って像面湾曲が良好に補正されていること、画角(走査角度) θ と像高(走査中心からの距離) Y との間に等速性をともなう歪曲特性(f θ 特性)を有していること、像面(被走査面)上でのスポット径が各像高において均一であること等が必要である。この様な光学特性を満足する光走査装置、もしくは走査光学系は従来より種々提案されている。

[00008]

一方、複数の光束を1つの光偏向器を用いて走査する場合に、走査後の光束を 各色に対応した感光体上に導く必要性から光束を副走査方向で分離するために、 入射光束を偏向手段の回転軸に垂直な平面に対して斜め方向から入射する(斜入 射)必要が生じてくる。光束を偏向手段に対して斜入射すると被走査面上で走査 線が湾曲する所謂「走査線曲がり」が発生してくる。

[0009]

特に光走査装置から4つの感光体(感光ドラム)へレーザー光を導いて潜像を 形成し、Y(イエロー),M(マゼンタ),C(シアン),Bk(ブラック)の 各色の原稿の画像を各々対応する感光体面上に形成するカラー画像形成装置の場 合、各感光体面上に形成されたY,M,C,Bkの4色の画像を紙等の転写体上 に重ね合わせるため、各感光体に対応した光走査装置の走査線に湾曲が発生して いると4色間での走査線の形状に誤差を生じ、転写体上での画像において色ずれ が生じるため著しい画像性能の劣化を招くという問題点が生じてくる。

[0010]

走査線曲がりの問題を解決する手段として、いくつかの光走査装置が提案されている。



[0011]

特開平7-191272号公報には、偏向手段の回転軸に垂直な平面に対して 斜め方向から光束を入射させる光走査装置であって、走査光学系を構成する走査 光学素子の1つにアナモフィックレンズを有し、該アナモフィックレンズの主走 査断面形状を非球面とし、副走査断面の曲率半径が主走査断面形状とは無関係に 設定し、更にその光軸が偏向手段の偏向面に対して副走査方向に偏心して配置さ せたことにより走査線曲がりを補正した例が開示されている。

[0012]

特開平9-184991号公報には、防塵ガラスとして用いる平行平板を傾けて配置することにより走査線曲がりを補正した例が開示されている。

[0013]

これらの技術は走査光学系に含まれるアナモフィックレンズ等の走査光学素子 (結像光学素子) を副走査方向に変位させたり、防塵ガラス等の結像作用を及ぼ さない光学素子を傾斜させたりと、光学素子を偏心させることにより走査線曲が りを補正したものである。

[0014]

しかしながら、これらの光学素子を光路中で偏心させると走査線曲がりは補正されるが、それ以外の光学特性が変化してくる。また光学素子の偏心量は特定の光束に対してのみ走査線曲がりの補正効果を有するものであり、複数の光束に対して同時に走査線曲がりを補正することが困難となってくる。この場合、1本の光束に対して1つの光学素子を用意する必要があり、複数の光束を用いるときは各々の光束に対して複数の光学素子が必要となり、部品点数が増大してくる。

[0015]

特開平9-90254号公報には、シリンドリカルレンズの子線を非円筒面とすることによってシリンドリカルレンズを透過した光束の波面を副走査方向の周辺で参照球面に対して遅らせた例が開示されている。

[0016]

この例は副走査方向のビーム径が小さい場合にビームウエストがガウス像面から離れ、デフォーカスによるビーム径の変化が大きくなり、描画性能が劣化する

6/

ことを防止する為の構成であり、走査線曲がりを課題としたものではなかった。

$\{0017\}$

また複数の光束を1つの光偏向器を用いて走査する場合に複数の光束を副走査 方向に高さの差を設け、光偏向器の回転軸に垂直な面に対して平行に入射させた 後光束を分離する方法が、例えば特開2002-148542号公報や特開20 02-162587号公報等に提案されている。

[0018]

このように光束の高さの差によって分離する方法を用いると光偏向器の高さが高く(厚さが厚く)なってしまったり、各光束に対応したレンズをそれぞれ用意する必要がある等構成が複雑になる傾向があった。

[0019]

本発明は偏向手段の回転軸に垂直な平面に対して斜め方向から光束を入射すること(斜入射)や、走査光学系を副走査方向に偏心させて使用することによって 発生する走査線曲がりを良好に改善することができる光走査装置及びそれを用い た画像形成装置の提供を目的とする。

[0020]

この他、本発明は折り返しミラー等の光学素子の配置の制約を受けることなく、常に走査線曲がりを微小に抑えることができる簡易な構成の光走査装置及びそれを用いた画像形成装置の提供を目的とする。

[0021]

この他、本発明は常に走査線曲がりを微小に抑えることができる光走査装置を 複数用いることにより、色ずれのない常に良好なる画像が得られるカラー画像形 成装置の提供を目的とする。

[0022]

【課題を解決するための手段】

請求項1の発明の光走査装置は、

光源手段からの複数の光束を1つの偏向手段に導光し、該偏向手段からの複数 の光束を走査光学系により各々対応する被走査面上に導光する光走査手段を含む 光走査装置において、 該走査光学系はアナモフィック面を有する1つの走査光学素子からなり、該走 査光学素子は主走査断面内において1面が非球面であることを特徴としている。

[0023]

請求項2の発明は請求項1の発明において、

副走査断面内において前記複数の光束は前記偏向手段の偏向面に斜入射していることを特徴としている。

[0024]

請求項3の発明は請求項1又は2の発明において、

前記走査光学素子の少なくとも1面は副走査方向に非球面作用を有することを 特徴としている。

[0025]

請求項4の発明は請求項1、2又は3の発明において、

前記走査光学素子は前記偏向手段からの複数の光束を前記被走査面上に導光していることを特徴としている。

[0026]

請求項5の発明は請求項1乃至4の何れか1項の発明において、

前記走査光学素子の主走査断面内における1つの非球面は光入射側の面である ことを特徴としている。

[0027]

請求項6の発明は請求項1乃至5の何れか1項の発明において、

前記走査光学素子の主走査断面内における1つの非球面の非球面形状は曲率変化に変曲点を持たないことを特徴としている。

$[0\ 0\ 2\ 8]$

請求項7の発明は請求項1乃至6の何れか1項の発明において、

前記走査光学素子は、プラスチック成型により作製されたものであることを特 徴としている。

[0029]

請求項8の発明は請求項1乃至7の何れか1項の発明において、

前記光源手段はマルチビームレーザであることを特徴としている。

[0030]

請求項9の発明は請求項1乃至8の何れか1項の発明において、

前記走査光学素子の副走査方向のパワーを ϕ so、前記走査光学素子の光出射面の副走査方向のパワーを ϕ si とするとき、

0.
$$9 \times \phi$$
 so $\leq \phi$ si ≤ 1 . $1 \times \phi$ so

なる条件を満足することを特徴としている。

[0031]

請求項10の発明は請求項1乃至9の何れか1項の発明において、

光軸上における前記偏向手段から前記走査光学素子の光出射面までの空気換算 距離をP1、該走査光学素子の光出射面から前記被走査面までの距離をP2、軸 外における該偏向手段から該走査光学素子の光出射面までの空気換算距離をM1 、該走査光学素子の光出射面から該被走査面までの距離をM2とするとき、

[0032]

【数2】

$$0.9 \times \frac{P2}{P1} \le \frac{M2}{M1} \le 1.1 \times \frac{P2}{P1}$$

[0033]

なる条件を満足することを特徴としている。

[0034]

請求項11の発明は請求項1乃至10の何れか1項の発明において、

前記走査光学素子の光入射面の副走査断面内の形状は平面であることを特徴としている。

[0035]

請求項12の発明の画像形成装置は、

請求項1乃至11の何れか1項に記載の光走査装置と、前記被走査面に配置された感光体と、該光走査装置で走査された光束によって該感光体上に形成された静電潜像をトナー像として現像する現像器と、該現像されたトナー像を被転写材に転写する転写器と、転写されたトナー像を被転写材に定着させる定着器とを備えたことを特徴としている。

[0036]

請求項13の発明の画像形成装置は、

請求項1乃至11の何れか1項に記載の光走査装置と、外部機器から入力した コードデータを画像信号に変換して前記光走査装置に入力せしめるプリンタコン トローラとを備えたことを特徴としている。

[0037]

請求項14の発明のカラー画像形成装置は、

請求項1乃至11の何れか1項に記載の光走査装置を1以上備え、各光走査装置は、各色に対応した感光体に対して画像情報を記録することを特徴としている

[0038]

【発明の実施の形態】

「実施形態1]

図1Aは本発明の実施形態1における光走査装置の主走査方向の要部断面図(主走査断面図)、図1Bは本発明の実施形態1における光走査装置の副走査方向 の要部断面図(副走査断面図)である。

[0039]

ここで、主走査方向とは偏向手段の回転軸及び走査光学素子の光軸に垂直な方向(偏向手段で光束が反射偏向(偏向走査)される方向)を示し、副走査方向とは偏向手段の回転軸と平行な方向を示す。また主走査断面とは主走査方向に平行で走査光学系の光軸を含む平面を示す。また副走査断面とは主走査断面と垂直な断面を示す。

[0040]

本実施形態は偏向手段5を挟み走査光学系を2つ(61、62)備え、更に夫々の走査光学系61、62へ2本の光束を入射させて1つの偏向手段5により同時に4本の光束Bma,BMb,BMc,BMdを偏向し、夫々に対応した感光ドラム面(被走査面)8a,8b,8c,8d上を光走査させる光走査装置を示している。

[0041]

この光走査装置は光源手段からの複数の光束を1つの偏向手段に導光し、該偏



向手段からの複数の光束を走査光学系により各々対応する被走査面上に導光している。

[0042]

図中、1は光源手段(マルチビームレーザ)であり、夫々1本の光束を出射する4つの半導体レーザー1a, lb, lc, ldから成っている。4つの半導体レーザー1a, lb, lc, ldから発せられた4本の発散光束は夫々に対応したコリメーターレンズ(第1の光学素子)2a, 2b, 2c, 2dにより略平行光束(収斂光束又は発散光束であっても良い。)に変換され、夫々に対応した開口絞り3a, 3b, 3c, 3dによって光束幅を制限される。このうち開口絞り3a, 3bを通過した2つの略平行光束は副走査方向のみにパワーを有する第1のシリンドリカルレンズ(第2の光学素子)4aにより、後述する偏向手段5の偏向面5a近傍に主走査断面内に長手の線像として結像される。また開口絞り3c, 3dを通過した2つの略平行光束は副走査方向のみにパワーを有する第2のシリンドリカルレンズ4bにより、後述する偏向手段5の偏向面5b近傍に主走査断面内に長手の線像として結像される。

[0043]

5は例えば4面構成のポリゴンミラー(回転多面鏡)から成る偏向手段であり、モーター等の駆動手段(不図示)により図中矢印A方向に一定の角速度で回転している。

[0044]

61はプラスチック成型により作製された f の特性を有する1枚の走査光学素子(f のレンズ)によって構成される第1の走査光学系であり、62はプラスチック成型により作製された f の特性を有する1枚の走査光学素子(走査光学素子)によって構成される第2の走査光学系であって、偏向手段5によって反射偏向された夫々2本の偏向光束BMa,BMb(BMc,BMd)を被走査面としての感光ドラム面8a,8b(8c,8d)上に結像させ、且つ該偏向手段5の偏向面5a(5b)の面倒れを補正している。このとき偏向手段5の偏向面5a,5bで反射偏向された4本の偏向光束BMa,BMb,BMc,BMdは第1の走査光学系61及び第2の走査光学系62を介して4本の光束夫々に対応した夫々4つの感光ドラム面8a,8b,8c,8d上に導光され、偏向手段5を矢印A方向に回転させることによって、該感光ドラム面8a,8b,



8c,8d上を矢印B方向に光走査している。これにより4つの感光ドラム面8a,8b,8c,8d上に夫々1本ずつの走査線を形成し、画像記録を行っている。

[0045]

走査光学系 6 1 (6 2)では 2 本の光東BMa, BMb (BMc, BMd) に対して走査光学素子を共用して使用している。これにより 4 つの感光体ドラム面8a, 8b, 8c, 8d上に夫々 1 本ずつの走査線を形成し、画像記録を行っている。

[0046]

次に図1A,図1Bの光走査装置に用いられている走査光学系61,62について説明する。

[0047]

以下簡単の為、走査光学系 61, 62 を走査光学系 6 と、コリメーターレンズ 2a , 2b, 2c, 2d をコリメーターレンズ 2 と、開口絞り 3a, 3b, 3c, 3d を開口絞り 3 と、シリンドリカルレンズ 4a, 4b をシリンドリカルレンズ 4 と、被走査面 8a, 8b, 8c, 8d を被走査面 8 と称する。

[0048]

図2Aは本発明の実施形態1における光走査装置の光学系の主走査断面図、図2Bは光路を展開したときの副走査断面図である。

[0049]

図2Bに示した通り、実施形態1では光源手段1から発せられた光束を斜め下から偏向面5aへ副走査方向に角度γを有して入射させており、走査光学系6を構成する1枚の合成樹脂製又はガラス製の走査光学素子に入射している。走査光学素子6はアナモフィックな面を含み偏向光束を被走査面8上にスポット又は略スポットとして結像させている。

[0050]

ここで、実施形態1における光学配置(ミラーを含まない)及び走査光学素子6の入射面6aならびに出射面6bの形状を表1に示す。また図3に面の概念図を示す。

[0051]

【表1】

4.30290E-10 -9.41947E-14 0.00000E+00 0.0218966 0.0187055 出外面65 左右共通 10レンズ6 子根非球面形状 φ 0,00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 -2.39398E+01 -2.80238E+01 入射面6a 左右共通 æ 0 20 ಬ \Im 디 -3.17434E-09 -1.69618E-19 -2.39398E+01 6,66434E-05 3.98966E-16 5.78933E-05 8.18004E-09 -3.52025E-12 9.96005E-16 -8.18804E-20 1.59261E-12 -2.39398E+01 反光素侧 出針面65 光源包 10レンズ6 子根形状 0.00000E+00 反光原伽 入射面68 光碱包 8 8 200 0.00000E+00 D10 D6 8 7 පි 22 8 7 R 光走査装置の構成 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0,00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0,00000E+00 -9.47135E+01 -9.47135E+01 反光期间 出外面的 光源包 f0レンズ6 母鉄形状 7.10650E-19 7,10650E-19 -1.85091E-07 4.27400E+00 -6,82420E-15 4.27400E+00 3.71366E+00 -6.82420E-15 3.71366E+00 -1.85091E-07 3.44576E-11 3.44576E-11 反光弧侧 入时面69 光谱包 B10 B10 **8** B6 **B4** 88 B6 88 147,28 90.00 40.87 780 51.45 17.90 216.63 Smm/rad) (gap) d2(mm) d3(mm) d total a (deg) у (deg) W(mm) dl(mm) 7 (nm) 켜 f 9 係数、走垄幅、面角 入射角 (入射光学系 ポリゴン価向面6s~レンズ入計面6s レンズ入射面6a~レンズ出射面6b 数長、用折車 ポリゴン偏向面5s~被参を面7 フンメ出射面65~被患室面7 19 フンメ 6 屈花器 主走垄方向 入射角 到赴奎方向 入射角 是大阪角 使用被長 10係数 龙奎福

表一

走査光学素子6の入射面6aならびに出射面6bの母線形状は、10次までの関数として表せる非球面形状により構成している。例えば図3に示すように走査光学素子6と光軸Laとの交点を原点O1とし、光軸方向LaをX軸、主走査断面内(XY面内)において光軸Laと直交する軸をY軸、XY面内に直交する方向をZ軸とする。このとき主走査方向(Y方向)と対応する母線方向の母線形状Xaが、

【数3】

$$X = \frac{\frac{Y^2}{R}}{1 + \sqrt{1 - \left(1 + k\left(\frac{Y}{R}\right)^2}\right)^2} + B4 \times Y^4 + B6 \times Y^6 + B8 \times Y^8 + B10 \times Y^{10} \cdot \cdot \cdot (a)$$

[0054]

(但し、Rは母線曲率半径, K, B4, B6, B8, B10, B12, B14, B16は非球面係数) なる式で表されるものである。

また副走査方向と対応する子線方向の子線形状Sが、

【数4】

$$S = \frac{\frac{Z^2}{Rs^2}}{1 + \sqrt{1 - \left(\frac{Z}{Rs^2}\right)^2}} \cdot \cdot \cdot (b)$$

なる式で表されるものである。

Sは母線方向の各々の位置 Y における母線の法線を含み主走査断面(X Y 面)と 垂直な面内に定義される子線形状である。

ここで主走査方向に光軸Laから距離Yだけ離れた位置Yにおける副走査方向

Hadin Padin

の曲率半径(子線曲率半径) Rs*が、

[0059]

【数5】

$$Rs^* = Rs \times (1 + D2 \times Y^2 + D4 \times Y^4 + D6 \times Y^6 + D8 \times Y^8 + D10 \times Y^{10})$$

[0060]

(但し、Rsは光軸しa上の子線曲率半径, D2, D4, D6, D8, D10は子線変化係数) なる式で表されるものであり、更に子線方向の非球面成分として

[0061]

【数6】

$$X = (C1 \times + C2Y^2 + C3Y^4) Z^4$$

[0 0 6 2]

なる値を(a)式に付加した面である。

[0063]

なお実施形態1では面形状を上記数式にて定義したが、子線方向の非球面成分 を表現できる数式であれば良く、上記数式に制限されるものではない。

 $[0\ 0\ 6\ 4\]$

また実施形態1の走査光学素子6の各面は副走査方向にシフトやチルトを与えておらず、被走査面8の端部へ向う偏向光束がポリゴンミラー5の偏向面5aで反射偏向される位置5alを走査光学素子6の光軸Laと同じ高さに構成している。

[0065]

表1に示した通り、走査光学素子6の入射面6 a は母線形状が非球面形状(非円弧形状)であり、子線形状が平面(直線)である主走査方向のみにパワー(屈折力)を有するシリンドリカル面である。走査光学素子6の出射面6 b は母線形状が円弧であり、子線形状は母線方向に沿って光軸から離れるに従い曲率半径が連続的に変化する子線曲率半径変化面であり、更に光軸上は円弧形状であり光軸以外の場所では非球面形状(非円弧形状)であって母線方向に沿って光軸から離れるに従い非球面量が変化する子線非球面量変化面でもある面で形成されている

[0066]

また走査光学素子6の主走査断面内における非球面の非球面形状は曲率変化に 変曲点を持たない形状で形成されている。

[0067]

次に図2Bに示す実施形態1における光走査装置の副走査方向の概要図について説明する。

[0068]

実施形態 1 では光源手段 1 から発せられた入射光束 L i が主走査断面に対して副走査方向に角度 $\gamma=3$ (deg) を有して偏向手段 5 の偏向面 5 a に入射している。また偏向面 5 a で反射した偏向光束 L d も主走査断面に対して副走査方向に角度 $\gamma=3$ (deg) を有して走査光学素子 6 へ入射している。その為、偏向光束 L d の主光線(一点鎖線)が走査光学素子 6 の入射面 6 a ならびに出射面 6 b L に到達する位置は子線光軸(もしくは母線) L a から大きく離れた位置を通過する。レンズ面の通過位置 Z a Z b 、光軸からの距離Z lens は母線位置(Z lens Z b も Z b となる。

[0069]

本実施形態では偏向光束Ldが走査光学素子6の入射面6aに到達する副走査方向の位置Zaの距離Zlens=2.73mmであり、出射面6bに到達する副走査方向の位置Zbらの距離Zlens=3.34mmである。走査光学素子6を通過した偏向光束Ldは走査光学素子6の集光作用により被走査面8上に結像される。

[0070]

このように母線(もしくは子線光軸) Laから離れた位置を偏向光束Ldの主 光線が通過する場合、走査光学素子6を通過した光束はレンズのパワー(屈折力)により下方へと向きを変えられる。

[0071]

このとき走査光学素子6の構成を適切に設定しないと、被走査面8上の手前で 光軸Laと交差して被走査面8上では主走査断面よりも下方の位置に到達する。 ここで偏向光束Ldが被走査面8上に到達する副走査方向の位置のことを照射位



置Zoといい、光軸Laからの距離をZimageと呼ぶこととする。

[0072]

このとき走査光学素子6の入射面6a及び出射面6bに到達する偏向光束Ldの副走査方向の位置ならびに走査光学素子6を通過した偏向光束Ldを下方へと向きを変えるパワー(屈折力)が像高によって異なることにより、照射位置Zoの距離Zimageが同一に揃わず、所謂走査線曲がりの問題点が発生する。

[0073]

この問題点を解決するために実施形態1における光走査装置では走査光学系を構成する1枚の走査光学素子6の出射面6bを前述の式(b)の子線形状S及び図3の数値で示す子線非球面量変化面としている。ここで子線非球面量変化面とはレンズ面の母線方向に沿ってレンズ面の光軸Laから離れるに従って子線の非球面量 ΔXzを変化させた面である。

[0074]

ここで子線非球面量 Δ Xzとは図 3 に示すように母線上以外(子線光軸上以外)の副走査方向のある位置 Zlens(Zlens \neq 0mm)において、レンズ面がベースの子線曲率半径Rs*から光軸方向に変位する量 Δ Xzのことをいい、子線非球面量 Δ Xzが変化するとは副走査方向の同一位置 Zlens(Zlens \neq 0mm)における子線非球面量 Δ Xzが母線方向の位置 Y によって変化することを言う。つまり、 Δ Δ Xz/ Δ であることを指す。

[0075]

図4に実施形態1における走査光学素子6の出射面6 bの子線非球面量 ΔXz が変化する様子を示す。また図5にある子線光軸からの距離Zにおける子線非球面量 ΔXz が母線方向(Yの値)に沿って変化する様子(図7(A)の位置ZRaの子線非球面量 ΔXz)を示し、図6にある出射面6 bの光軸La から母線方向に沿った距離Yにおける子線非球面量 ΔXz が副走査方向(Z方向)に沿って変化する様子(図7(B)の位置ZRaの子線非球面量 Z0 を示す。

[0076]

実施形態1では出射面6 bの光軸La上の子線形状を円弧とし、光軸Laから 母線方向に離れた場所では子線形状を非円弧(非球面)とし、更に図5に示した



ように母線方向に沿って出射面 6 b は光軸 L a から離れるに従って子線の非球面量 Δ Xzがゼロから徐々に増加し、途中で極値を有して今度は徐々に減少するように変化させた子線非球面量変化面としている。また付加した子線非球面パワーはベース円弧形状の約1/100と微少のパワーであって、子線非球面は副走査方向の像面湾曲に殆ど寄与することなく、走査線曲がり補正のみに効力を有している。

[0077]

図8に実施形態1における収差図を示す。

[0078]

同図に示すように主走査方向の像面湾曲は ± 0.6 m以内であり、副走査方向の像面湾曲は ± 0.3 m以内であって共に良好に補正されている。また歪曲収差(f 特性)は ± 0.3 %以内であり、像高ずれは ± 0.08 m以内であって良好に補正されている。

[0079]

これによりベース円弧形状が及ぼす集光作用によって副走査方向の像面湾曲を補正することとは別に、子線の非球面効果によって被走査面上の照射位置を制御することが可能となる。その非球面効果によって各像高へ向う偏向光束の照射位置 Zoaを中心像高の照射位置 Zoに揃えることができる。つまり、副走査方向の像面湾曲と走査線曲がりとを独立に補正可能となる。

[0080]

具体的には副走査方向の位置ずれ量が 10μ m以下、好ましくは 5μ m以下の揃えている。

[0081]

図9に実施形態1と比較例とにおける光走査装置の照射位置及び走査線曲がり を示す。

[0082]

比較例として挙げた光走査装置は、実施形態1の非球面効果を除外した走査光 学系を用いた例であり、比較例における走査光学素子は、副走査方向の非球面を 外したものであり、他の面形状は変えていない。また走査線曲がりとは各像高と 中心像高とにおける照射位置のずれを取ったものである。

[0083]

図9に示した通り走査光学系6の光軸La上にあたる中心像高の照射位置 Zoの光軸からのずれ量Zimageは実施形態1、比較例共にZimage =0.1819mmであり、子線光軸Laよりも上方に位置している。各像高においても照射位置Zimage は子線光軸Laより上方に位置している。

[0084]

比較例では中心像高に対して端部像高の照射位置 Z o a が下方に変位しており、走査線曲がりが 1 1 μ m発生している。これに対して実施形態 1 では各像高において照射位置 Z o a を揃えており、走査線曲がりが 5 . 0 μ m e 十分に小さく補正している。

[0085]

以上により、母線方向に沿って光軸Laから離れるに従い子線非球面量 Δ Xzを変化させたことにより、各像高における照射位置 Zoaを揃えて走査線曲がりの問題を飛躍的に改善させることが可能となることが分かる。

[0086]

また実施形態1の光走査装置において、偏向光東Ldが走査光学素子6の入射面6aならびに出射面6bに到達する副走査方向の位置 Za, Zbより被走査面8上の照射位置 Zoを子線光軸(La)に近づけたので走査線曲がりをより良好に補正することができる。

[0087]

次に実施形態1の走査光学系を構成する1枚の走査光学素子6について説明する。

[0088]

走査光学素子6の入射面6 a は主走査方向のみにパワーを有するシリンドリカルレンズ面である。出射面6 b は母線が円弧形状であり、子線が凸形状で母線方向に沿って光軸から離れるに従って徐々に曲率半径の絶対値が大きくなる子線曲率半径変化面である。また走査光学素子6の光軸Laを挟んだ主走査方向の左右で非対称に子線曲率半径が変化している。このように走査光学素子6の副走査方向の全パワー(屈折力)を出射面6 b に集中させている。具体的には全屈折力の

90%以上を集中させている。

[0089]

図10に実施形態1の光走査装置の主走査方向の要部概要図を示す。

[0090]

同図に示したように出射面 6 b の母線形状は主走査方向において走査光学素子 6 の光軸 L a 上における偏向光東 L d が偏向面 5 a により反射される位置から該 偏向光東 L d が出射面 6 b に到達する位置までの距離 P 1 と偏向光東 L d が出射面 6 b に到達する位置から被走査面 8 上に到達する位置までの距離 P 2 との比 P 2/P 1 が、被走査面 8 上の全ての像高へ向う偏向光東の光路について略一定 (P 2/P 1 = Const) もしくは一定値より±10%以内である形状を成した円弧形状としている。

[0091]

例えば像高の端部 I pへ向う偏向光束 L d の光路を例に取った場合、偏向光束 L d が偏向面 5 a により反射される位置から偏向光束 L d が出射面 6 b に到達する位置までの距離M 1 と偏向光束 L d が出射面 6 b に到達する位置から被走査面 8 上に到達する位置までの距離M 2 との比 M 2 /M 1 が、P 2 /P 1 と略等しくなる(M 2 /M 1 \rightleftharpoons P 2 /P 1 、具体的には \pm 1 0 %以内と成ること。)ように母線形状を決定している。

[0092]

光軸La上における偏向手段5から走査光学素子6の出射面6bまでの空気換算距離をP1、走査光学素子6の出射面6bから被走査面8までの距離をP2とし、軸外における偏向手段5から走査光学素子6の出射面6bまでの空気換算距離をM1、走査光学素子6の出射面6bから被走査面8までの距離をM2としたとき、主走査方向の形状は、

[0093]

【数7】

$$0.9 \times \frac{P2}{P1} \leq \frac{M2}{M1} \leq 1.1 \times \frac{P2}{P1}$$

[0094]

を満足していることが望ましい。

[0095]

実施形態 1 では走査光学素子 6 の副走査方向の全パワー(屈折力)を出射面 6 b に集中させているが、前述した母線形状により副走査方向の像面湾曲を揃えることと副走査方向の横倍率(副走査倍率) β sを略一定の値に揃えることを両立できる。実施形態 1 の走査光学素子 6 の副走査倍率 β s=-2.31 (倍) である。

[0096]

走査光学素子 6 の副走査方向のパワーを ϕ so、該走査光学素子 6 の出射面 6 b の副走査方向のパワーを ϕ si とするとき、出射面 6 b の副走査方向のパワー ϕ si は、

0. $9 \times \phi$ so $\leq \phi$ si ≤ 1 . $1 \times \phi$ so

を満足していることが望ましい。これにより製造誤差や組立誤差などによって走 査光学素子6が副走査方向に変位したり傾いたりした場合等、所謂副走査方向の 偏心が生じた場合においても設計上(初期)の走査線曲がりの性能を維持するこ とができる。

[0097]

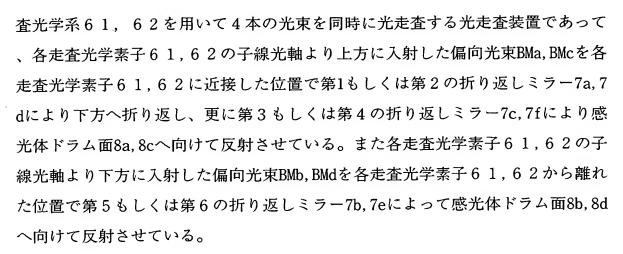
つまり実施形態1における光走査装置では、被走査面8上の全像高に渡って走査線曲がりを良好に補正することができると共に、走査光学素子6が副走査方向に偏心した場合においても良好な走査線曲がり性能を維持することができる。そのため常に走査線曲がりが良好に補正され、常に良好なる画像が得られる光走査装置を提供することができる。

[0098]

実施形態1ではシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの各色に対応した4つの感光ドラムを有するカラー画像形成装置に適用した場合を示している。カラー画像は上述の4色を重ね合わせて形成されており、各色に対応した走査線の印字位置がずれると色ずれが発生し、画質劣化を招く。そこで、各色に対応した走査線の印字位置を合わせる必要がある。

[0099]

実施形態1では図1Bに示すように1つのポリゴンミラー5に対して2つの走



[0100]

このように折り返しミラーの配置はポリゴンミラーの回転軸に対して略線対称 な配置としており、簡単な構成でコンパクトな光走査装置を提供している。

[0101]

一般に実施形態1のようにポリゴンミラー5の回転軸に対して線対称な折り返しミラーの配置とした場合、各感光体ドラム面上に光走査される走査線の曲がりの方向が逆転し、走査線曲がりの大きな光走査装置を用いると色ずれの問題が顕著に表れる虞があった。また折り返しミラーの配置を本実施形態とは逆転させて第2の走査光学素子62の子線光軸より下方に入射した偏向光束を偶数枚の折り返しミラーを用いて感光ドラム面8上に導光させ、子線光軸より上方に入射した光束を奇数枚の折り返しミラーを用いて感光ドラム面8上に導光させた場合、走査線曲がりの方向を揃えることができるが、光路の取り回しが複雑となり、光走査装置の大型化や折り返しミラーの枚数が増加して構成が複雑になる虞があった

[0102]

そこで実施形態1では第1の走査光学系61ならびに第2の走査光学系62の 出射面6bの子線形状を非円弧(非球面)とし、更に母線方向に沿って出射面6 bの光軸Laから離れるにしたがって子線非球面量が変化する子線非球面量変化 面を採用し、走査線曲がりを非常に小さく抑えている。これにより走査線曲がり の方向が逆転する光路の取り回し方法(もしくは折り返しミラーの配置)を用い ても色ずれの問題が発生することが無い常に高品位なカラー画像が得られる光走 **査装置を提供することができる。**

[0103]

実施形態1では各色に対応して感光ドラム面上に光走査される光束を1本としたが、これに限ったものではなく、例えば8本の光束を1つ又は複数の偏向手段によって同時に反射偏向し2つの走査光学系夫々に4本ずつの光束を入射させ、各感光ドラムへ2本ずつの光束を光走査する光走査装置としても本発明と同等の効果を得ることができる。

[0104]

尚、実施形態1において走査光学系の入射面又は/及び出射面に回折部を設けて、前述と同様の非球面作用を持たせても良い。

[0105]

[実施形態2]

図11Aは本発明の実施形態2における光走査装置の光学系の主走査断面図、 図11Bは光路を展開したときの副走査断面図である。同図11A, Bにおいて 図2A, Bに示した要素と同一要素には同符番を付している。

[0106]

実施形態 2 と実施形態 1 との相違点は、走査光学素子 6 の出射面 6 b の子線非球面量を変更した点である。その他の構成および光学的作用は実施形態 1 と略同様であり、これにより同様な効果を得ている。

[0107]

実施形態2における光学配置(ミラーを含まない)及び走査光学素子6の入射面6aならびに出射面6bの形状を表2に示す。

[0108]

【表2】

S
-1
1164
₩

				光走查	光走查装置の構成	群					
専国 副李帝 権助が				f8フンX6 申載形状	秦郑朱		18レンズ6 子穂形状	東形状		10レンズ6 子線非球面形状	联西形状
	k(mm/rad)	150		入計画6a	出外面Gb		入射面6a	出外面65		入射面6a	出外面66
	W(mm)	214		光頻金	光繁復		光演包	光源個		左右共通	左右共通
事大區金	A (dec)	40.87	~	4.27400E+00	-9.47135E+01	Rs	8	-2.33532E+01	ij	0.00000E+00	8.56130E-06
是外班,本发			×	3.71366E+00	0,00000E+00	D2	0.00000E+00	6.83645E-05	ಬ	0,00000E+00	-1.07739E-09
参加资本	7 (nm)	780	B4	-1.85091E-07	0.00000E+00	7	0.00000E+00	-3.15441E-09	ខ	0.00000E+00	0.00000E+00
19フンメ 6 配だ器	ź	1.5242	B6	3.44576E-11	0.00000E+00	90	0.00000E+00	1.57399E-12			
韓國 医外来神奇			B8	-6.82420E-15	0.00000E+00	80	0.00000E+00	3.94658E-16			
ジンゴン音を描5e~フンズ人製造6e	d1(mm)	51.45 B10	B10	7.10650E-19	0.00000E+00 D10	D10	0.00000E+00	-1.68727E-19			
アンメス製団Ga-フンメ出転団Gb	d2(mm)	17.90	Ý	反光弧舰	反光系统		风光测图	反光弧包			
アンズ田本田65~複巻美田7	d3(mm)	147.28	R	4.27400E+00	-9,47135E+01	Rs	8	-2.33532E+01			
ポリゴン個向面58~被起整面7	d total	216.63	×	3.71366E+00	0.00000E+00	20	0.00000E+00	5.94333E-05			
(张林宗恭人)李恭人			B4	-1.85091E-07	0.00000E+00	7	0,00000E+00	8.35960E-09			
主企產方向 入射角	α (deg.)	90.00	B6	3.44576E-11	0.00000E+00	90	0.00000E+00	-3.37599E-12			
副忠奎方向 入財角	y (deg)	3,00	B8	-6.82420E-15	0.00000E+00	8	0.00000E+00	7.98617E-16			
			B10	7.10650E-19	0.00000E+00 D10	D10	0.00000E+00	-3.20990E-20			



[0109]

走査光学素子6の出射面6bの子線形状は、有効面内全ての位置において非球面(非円弧)形状であり、更に走査光学素子6の母線方向に沿って光軸から離れるに従って子線非球面量が変化する子線非球面量変化面である。また出射面6bはベースの円弧形状が実施形態1の走査光学素子6と同等である。

[0110]

図12に実施形態2における走査光学素子6の出射面6bの子線非球面量が変化する様子を示す。また図13に図5と同様にある子線光軸からの距離(Z)における子線非球面量 Δ Xzが母線方向に沿って変化する様子を示し、図14に図6と同様にある出射面6b光軸から母線方向に沿った距離(Y)における子線非球面量 Δ Xzが副走査方向に沿って変化する様子を示す。

$[0 \ 1 \ 1 \ 1]$

実施形態2では出射面6 bの子線形状を全て非円弧(非球面)とし、更に図1 3 に示したように母線方向に沿って出射面6 bの光軸から離れるに従って子線の非球面量が徐々に減少する様に変化させた子線非球面量変化面としている。また図14に示したように出射面6 b光軸上以外の場所において、子線光軸から副走査方向に沿って離れるに従い徐々に増加する様に子線非球面量を付加している。

[0112]

出射面6 bの光軸La上以外の場所において、子線光軸から副走査方向に沿って離れるに従い子線非球面パワーが徐々に減少する様に変化させた子線非球面量変化面としている。

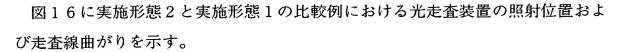
[0113]

図15に実施形態2における収差図を示す。

(0114)

同図において主走査方向の像面湾曲は ± 0.6 mm以内であり、副走査方向の像面湾曲は ± 0.3 mm以内であって共に良好に補正されている。また歪曲収差(f θ 特性)は ± 0.3 %以内であり、像高ずれは ± 0.08 mm以内であって良好に補正されている。

[0115]



[0116]

実施形態2の走査光学素子6は、出射面6bの光軸上における子線形状を非球面(非円弧)形状とし、被走査面8の光軸上(中心像高)へ向う偏向光束が子線光軸上に照射されるように構成している。つまり、被走査面8上の照射位置Zimage=0.00mmとしている。

$\{0117\}$

また被走査面8上の全ての像高において、照射位置Zimageが中心像高と同じ子線光軸上となるように走査光学素子6の出射面6bの子線非球面量を母線方向に沿って変化させている。

[0118]

比較例では走査線曲がりが 11μ mであったのに対して実施形態2では走査線曲りが 4.5μ mと非常に小さく補正されていることが分かる。よって子線非球面変化面により全像高における照射位置Zimageを主走査断面上に揃え、走査線曲がりが非常に小さく抑えられた光走査装置を提供することができる。

[0119]

また走査光学素子6の出射面6bのベース円弧形状の曲率半径の絶対値が光軸から離れるに従って徐々に大きくなることにより、副走査方向の像面湾曲も十分に補正することができる。

[0120]

更に実施形態2では偏向手段5の偏向面5aと被走査面8とをほぼ完全な共役 関係を結ぶことができるので、偏向面が製造誤差等によって傾いた場合であって もピッチムラを小さく抑えることができる。

[0121]

これにより走査線曲がりを良好に補正し、更に副走査方向の像面湾曲ならびに ピッチムラを良好に補正した高品位な画像が得られる光走査装置を提供すること ができる。

[0122]

実施形態2では走査光学素子6の出射面6bのみを子線非球面量変化面とした 子線非球面量変化面が1面だけの光走査装置の例を挙げたが、これに限ったもの ではなく、走査光学素子6の入射面6aも子線非球面量変化面として非球面量を 両面に分担させた子線非球面量変化面を複数面とした光走査装置であっても実施 形態2と同等の効果を得ることができる。

[0123]

また実施形態2の走査光学系6は出射面6bの母線形状を円弧としたが、これに限ったものではなく、非円弧(非球面形状)とすれば主走査方向の各収差をより良好に補正することができ、実施形態2と同等以上の効果を得ることができる

[0124]

更に実施形態 2 では子線の非球面項の係数を Z^4 , Z^4Y^2 , Z^4Y^4 の 3 つとしたが、これに限ったものではなく、 Z^4Y^6 , Z^4Y^8 , ..., と「 Z^4 」に掛かる「Y」の次数を増加させた多項式や、また、 Z^6 , Z^6Y^2 , Z^6Y^4 , Z^6Y^6 , Z^6Y^8 , ..., Z^8 , Z^8Y^2 , Z^8Y^4 , Z^8Y^6 , Z^8Y^8 , ..., と上記に加えて「Y」の各次数項に掛かる「Z」の次数を増加した多項式を子線非球面の表現式に用いることにより、本発明の効果をより向上させることができるようになる。

[0125]

「画像形成装置〕

図17は、本発明の画像形成装置の実施形態を示す副走査方向の要部断面図である。図において、符号104は画像形成装置を示す。この画像形成装置104には、パーソナルコンピュータ等の外部機器117からコードデータDcが入力する。このコードデータDcは、装置内のプリンタコントローラ111によって、画像データ(ドットデータ)Diに変換される。この画像データDiは、実施形態1、2に示した構成を有する光走査ユニット100に入力される。そして、この光走査ユニット100からは、画像データDiに応じて変調された光ビーム103が出射され、この光ビーム103によって感光ドラム101の感光面が主走査方向に走査される。

[0126]



静電潜像担持体(感光体)たる感光ドラム101は、モータ115によって時計廻りに回転させられる。そして、この回転に伴って、感光ドラム101の感光面が光ビーム103に対して、主走査方向と直交する副走査方向に移動する。感光ドラム101の上方には、感光ドラム101の表面を一様に帯電せしめる帯電ローラ102が表面に当接するように設けられている。そして、帯電ローラ102によって帯電された感光ドラム101の表面に、前記光走査ユニット100によって走査される光ビーム103が照射されるようになっている。

[0127]

先に説明したように、光ビーム103は、画像データDiに基づいて変調されており、この光ビーム103を照射することによって感光ドラム101の表面に静電潜像を形成せしめる。この静電潜像は、上記光ビーム103の照射位置よりもさらに感光ドラム101の回転方向の下流側で感光ドラム101に当接するように配設された現像器107によってトナー像として現像される。

[0128]

現像器107によって現像されたトナー像は、感光ドラム101の下方で、感光ドラム101に対向するように配設された転写ローラ108によって被転写材たる用紙112上に転写される。用紙112は感光ドラム101の前方(図17において右側)の用紙カセット109内に収納されているが、手差しでも給紙が可能である。用紙カセット109端部には、給紙ローラ110が配設されており、用紙カセット109内の用紙112を搬送路へ送り込む。

[0129]

以上のようにして、未定着トナー像を転写された用紙112はさらに感光ドラム101後方(図17において左側)の定着器へと搬送される。定着器は内部に定着ヒータ(図示せず)を有する定着ローラ113とこの定着ローラ113に圧接するように配設された加圧ローラ114とで構成されており、転写部から搬送されてきた用紙112を定着ローラ113と加圧ローラ114の圧接部にて加圧しながら加熱することにより用紙112上の未定着トナー像を定着せしめる。更に定着ローラ113の後方には排紙ローラ116が配設されており、定着された用紙112を画像形成装置の外に排出せしめる。



図17においては図示していないが、プリントコントローラ111は、先に説明したデータの変換だけでなく、モータ115を始め画像形成装置内の各部や、 後述する光走査ユニット内のポリゴンモータなどの制御を行う。

[0131]

[カラー画像形成装置]

図18は本発明の実施態様のカラー画像形成装置の要部概略図である。本実施 形態は像担持体である感光ドラム面上に画像情報を記録するタンデムタイプのカ ラー画像形成装置である。図18において、80はカラー画像形成装置、11は 光走査装置、21,22,23,24は各々像担持体としての感光ドラム、31,32,33,34は各々現像器、71は搬送ベルトである。尚、図18におい ては現像器で現像されたトナー像を被転写材に転写する転写器(不図示)と、転 写されたトナー像を被転写材に定着させる定着器(不図示)とを有している。

[0132]

図18において、カラー画像形成装置80には、パーソナルコンピュータ等の外部機器72からR(レッド)、G(グリーン)、B(ブルー)の各色信号が入力する。これらの色信号は、装置内のプリンタコントローラ53によって、C(シアン),M(マゼンタ),Y(イエロー)、B(ブラック)の各画像データ(ドットデータ)に変換される。これらの画像データは光走査装置11に入力される。そして光走査装置からは、各画像データに応じて変調された光ビームが射出され、これらの光ビームによって感光ドラム21,22,23,24の感光面が主走査方向に走査される。

[0133]

本実施態様におけるカラー画像形成装置は上述の如く光走査装置11により各々の画像データに基づいた光ビームを用いて各色の潜像を各々対応する感光ドラム21,22,23,24面上に形成している。その後、記録材に多重転写して1枚のフルカラー画像を形成している。

[0134]

前記外部機器72としては、例えばCCDセンサを備えたカラー画像読取装置



が用いられても良い。この場合には、このカラー画像読取装置と、カラー画像形成装置80とで、カラーデジタル複写機が構成される。

[0135]

【発明の効果】

本発明によれば前述の如く走査光学系をアナモフィック面を有する1つの走査 光学素子から構成し、該走査光学素子を主走査断面内において1面が非球面より 構成することにより、走査線曲がりを低減することができる簡易な構成の光走査 装置及びそれを用いた画像形成装置を達成することができる。

[0136]

さらに本発明によれば前述の如く光走査装置を複数用いてカラー画像形成装置を構成した場合には、光路の取り回しや折り返しミラー等の配置の自由度を向上させることにより、折り返しミラーの枚数を削減し、簡易な構成で、且つコンパクトで色ずれの少ないカラー画像形成装置を達成することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1A】 本発明の実施形態1における主走査断面図
- 【図1B】 本発明の実施形態1における副走査断面図
- 【図2A】 本発明の実施形態1における主走査方向の要部概要図
- 【図2B】 本発明の実施形態1における副走査方向の要部概要図
- 【図3】 本発明の実施形態1における面の概念図
- 【図4】 本発明の実施形態1における子線非球面量
- 【図5】 本発明の実施形態1における子線非球面量
- 【図6】 本発明の実施形態1における子線非球面量
- 《図 7 》 本発明の実施形態 1 における面の子線非球面量の変化を示した図
- 【図8】 本発明の実施形態1における収差図
- 【図9】 本発明の実施形態1における照射位置と走査線曲がり
- 【図10】 本発明の実施形態1における母線形状を説明する図
- 《図11A》 本発明の実施形態2における主走査方向の要部概要図
- 《図11B》 本発明の実施形態2における副走査方向の要部概要図
- 【図12】 本発明の実施形態2における子線非球面量

- 【図13】 本発明の実施形態2における子線非球面量
- 【図14】 本発明の実施形態2における子線非球面量
- 【図15】 本発明の実施形態2における収差図
- 【図16】 本発明の実施形態2における照射位置と走査線曲がり
- 【図17】 本発明の画像形成装置の要部概要図。
- 【図18】本発明のカラー画像形成装置の実施形態を示す副走査方向の要部

断面図

【図19】 従来の光走査装置における斜視図

【符号の説明】

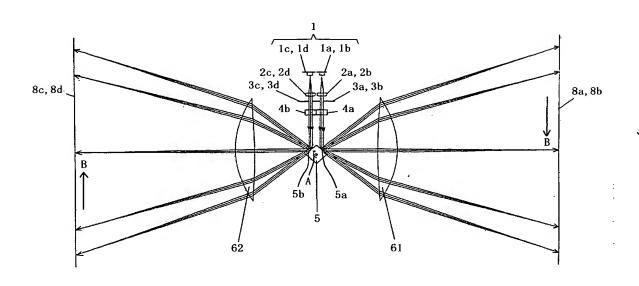
- 1 光源手段
- 2 コリメーターレンズ
- 3 開口絞り
- 4 シリンドリカルレンズ
- 5 偏向手段(ポリゴンミラー)
- 6 走查光学系(走查光学素子)
- 8 被走査面 (感光ドラム面)
- 1 a, 1 b, 1 c, 1 d 光源手段
- 2 a, 2 b, 2 c, 2 d コリメーターレンズ
- 3 a, 3 b, 3 c, 3 d 開口絞り
- 4 a . 4 b シリンドリカルレンズ
- 61,62 走査光学系(走査光学素子)
- 8 a, 8 b, 8 c, 8 d 被走査面 (感光ドラム面)
- 11 光走査装置
- 21、22、23、24 像担持体(感光ドラム)
- 31、32、33、34 現像器
- 71 搬送ベルト
- 72 外部機器
- 73 プリンタコントローラ
- 80 カラー画像形成装置

- 100 光走查装置
- 101 感光ドラム
- 102 帯電ローラ
- 103 光ビーム
- 107 現像装置
- 108 転写ローラ
- 109 用紙カセット
- 110 給紙ローラ
- 111 プリンタコントローラ
- 1 1 2 転写材 (用紙)
- 113 定着ローラ
- 114 加圧ローラ
- 115 モータ
- 116 排紙ローラ
- 117 外部機器

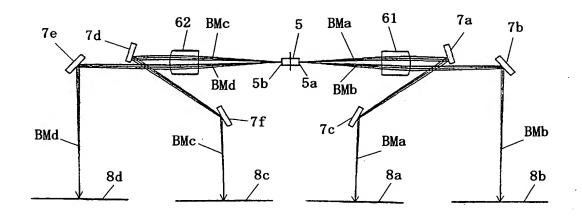
【書類名】

図面

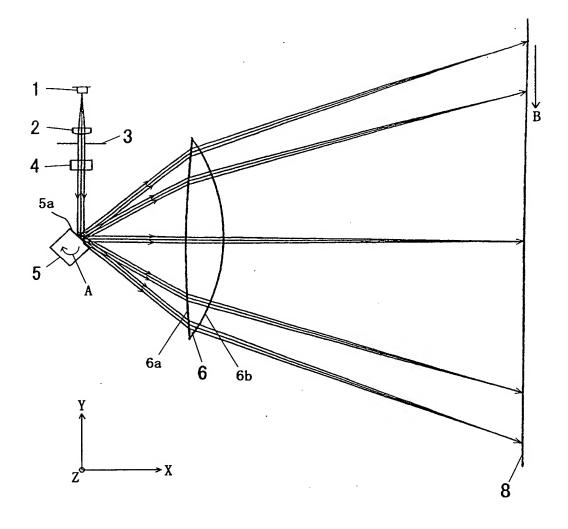
【図1A】



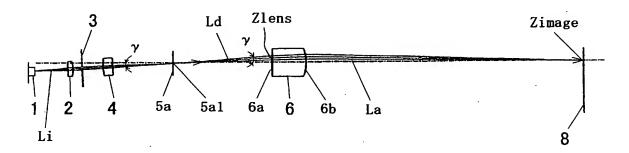
【図1B】



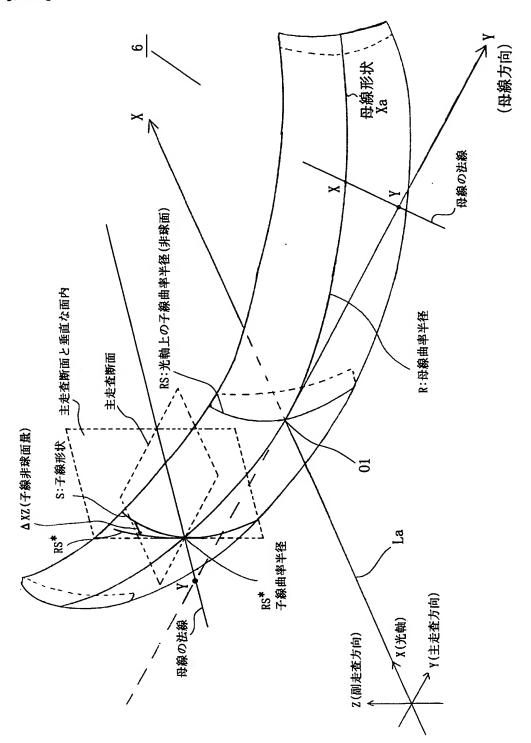
【図2A】



【図2B】



【図3】

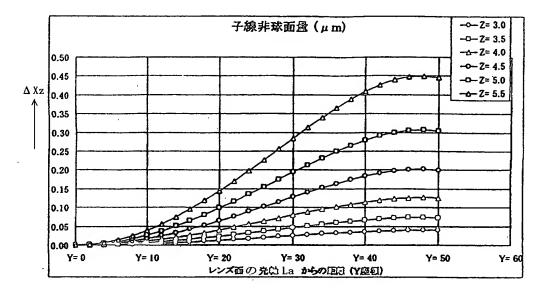


(m) \ Z (m)
(元2)
(m)
The color of the
T
T
7
7
(E)

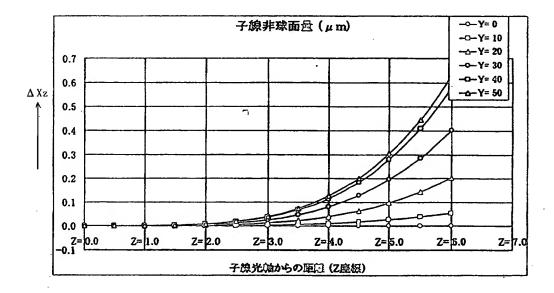
出証特2003-3067123



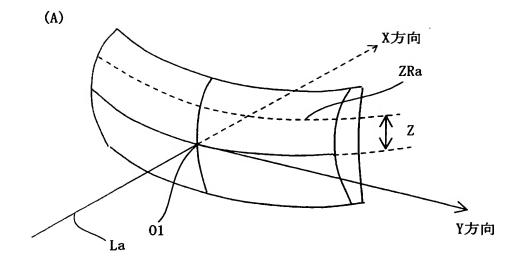
【図5】

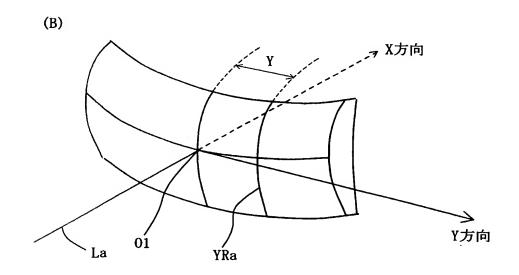


【図6】



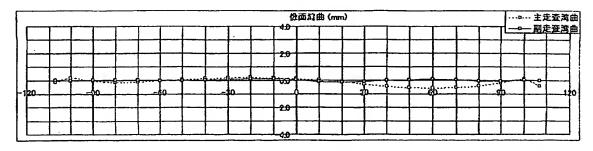
【図7】

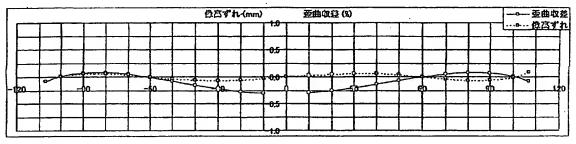




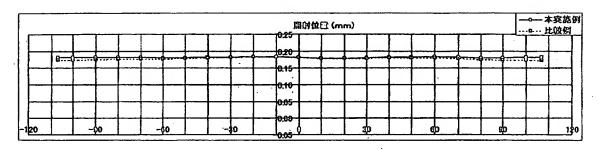


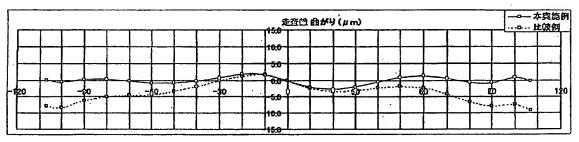
[図8]



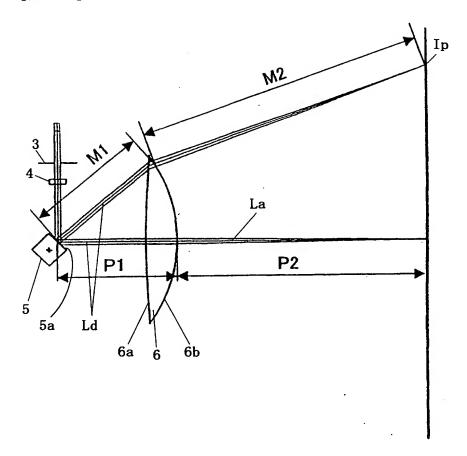


[図9]

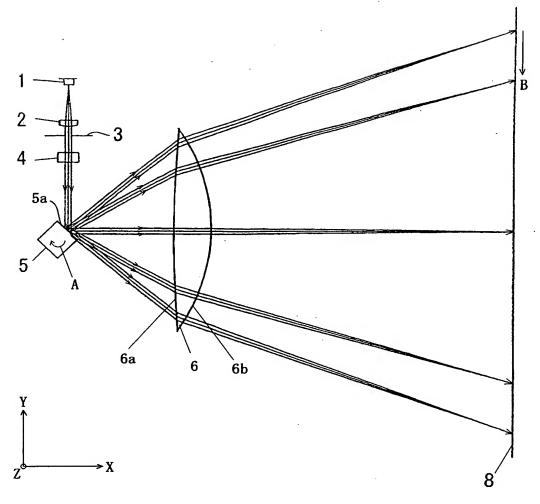




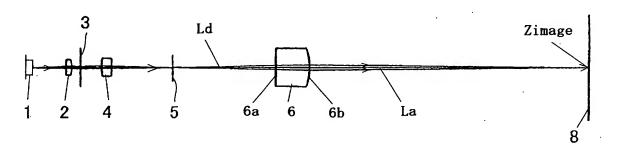
【図10】



【図11A】



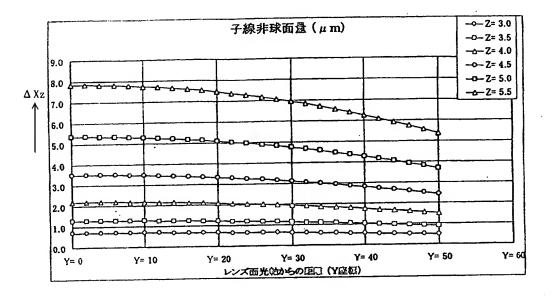
【図11B】



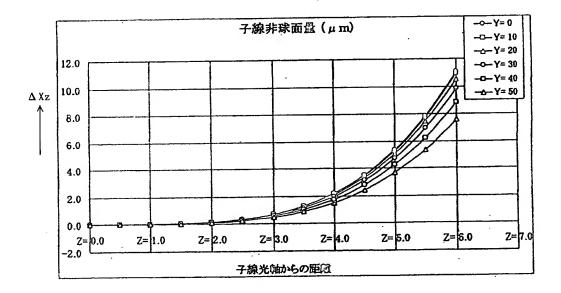
【図12】

T		954	668	731	452	190	558	944	218	380	430	369	10.4196	912	515	2000	8388	989	9. 4813	828	1792	8614	6324	3922	1409	8784	6047
	2= 6.0	11.0954	11.0899	1.073	11.0452	11.0061	10.9558	10.8944	10.8218	10. 7380	10,6430	10, 5369	10.4	10.2	10.	0.0	<u>လ</u> ဆ	9. 6.	9.6	 	6	œ.	9	æ E	∞	~	_
	Z= 5.5	7.8341	7.8302	7.8184	7. 7986	7.7710			7.6409	7.5817	7.5147	7. 4398	7.3570	7. 2663	7.1677	7.0612	6.9468	6. 8246	6.6944	6. 5564	6.4105	6.2567	6.0950	5.9255	5.7480	5.5627	7036
	2= 5.0	5, 3508	5, 3481	5.3400	5, 3266	5.3077	5. 2835	5, 2538	5.2188	5.1784	5. 1326	5.0815	5.0249	4.9630	4.8956	4.8229	4.7448	4.6613	4.5724	4. 4781	4, 3785	4. 2734	4. 1630	4.0472	3.9260	3. 7994	1 CK7A
	7= 4.5	3,5107	3, 5089	3.5036	3.4948	3, 4824	3.4665	3,4470	3.4241	3.3976	3.3675	3. 3339	3. 2968	3. 2562	3.2120	3.1643	3, 1131	3.0583	3.0000	2. 9381	2.8727	2.8038	2. 7313	2.6553	2.5758	2. 4928	63UF 6
	2= 4.0	2.1917	2. 1906	2, 1873	2.1818	2.1740	2.1641	2, 1520	2, 1376	2, 1211	2, 1023	2.0814	2.0582	2.0328	2.0052	1.9755	1.9435	1.9093	1.8729	1.8342	1. 7934	1.7504	1, 7052	1.6577	1.6081	1.5562	
7 座攤)		1. 2847	1.2841	1.2821	2789	1.2744	1. 2686	1.2614	1, 2530	1, 2433	1. 2323	1. 2201	1.2065	1.1916	1.1754	1.1580	1.1392	1.1192	1.0978	1.0752	1.0513	1.0260	0.9995	0.9717	0.9426	0.9122	4000
間(加加)開催	1	35	0.6931	0 6971	0 5903	6879	0.6847	0.6809	0.6764	0.6711		0.6586	0.6512	0.6432	0.6345	0.6250	0.6149	0.6041	0.5926	0.5804	0.5674		0.5395			0.4924	
子線非球面量(70 2.5	12	0.3343	, ~	3330	0.3323	0.3302	3284	0 3767	0 3237		0.3176		0.3102	0,3060	0.3014	0.2965	0. 2913	0.2858	0.2799	0.2737	0 2671	0.2602	0.2529	0.2454	0.2375	
田射面66 子線非球面量 ユタギ語からの	7= 2 0 1	1370	0 1369			1369	1353	0 1345	1335	1326	0.1314	0 1301	0.1286	0 1271	0.1253	_	0 1215		0.1171	n. 1146	0 1121	1004	1066	0.1036	_	0.0973	
出外	7=15	2533	0 0433	2,000		0.043	0.0420	0.0436	0.0420	0.0410	0.0416	0 0412	0.0407	0.0402	0.040	5000	0.000	27.50	0.00	0.0363	0.00	0.00	0.00	0.0328	0.00	0 0308	
	1 0 1 = 1	3800	9000	2000	0.000	0.000	0.000		200.0	2000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,00	0.00	0.00	0.00	0.00.0	0.00	9000	0.000	200.0	0.000	0.00	>
	7 0 5	0 000	0000		0.000	0.000	0000	200			0000	2000	0.00	000	0.00	2000	2000	2000	900	2000	7000		200	2000	900	7000	*
	75 0 0	0000	0000		0.000	0.000	0000				000							900						900	900		200.0
	上 (量) 2 /	\ \ \ \ \	- ·		11 3	P 9	- S	2 5	71 = 7	2 1	- ×		2 6 7	77 - 1	36 =A	2 6	07 = 7	2 5	7 7 1	, i	2 2 2	2 5	2 5	77 - 47	***	- ×	9
	\ (aa) \	-				. د	<u>\</u> 1	K	層	*	2	¥	÷ 1	r 2	<u>e</u>	띪	K	ŧ	_	(>-	世	車	<u>*)</u>	_		_

【図13】

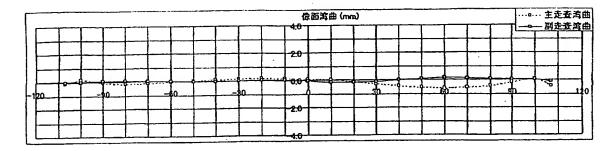


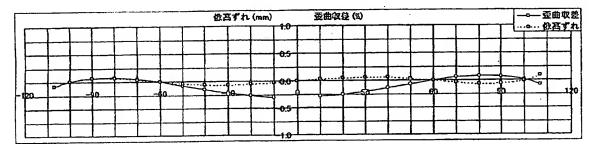
【図14】



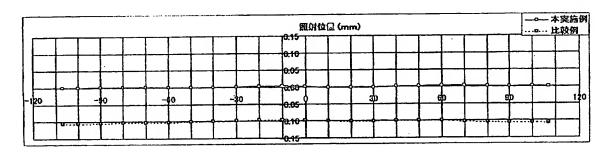


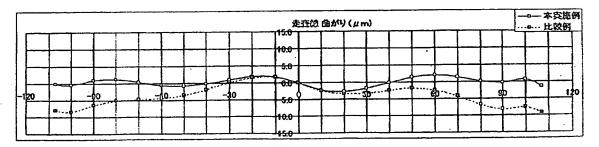
【図15】



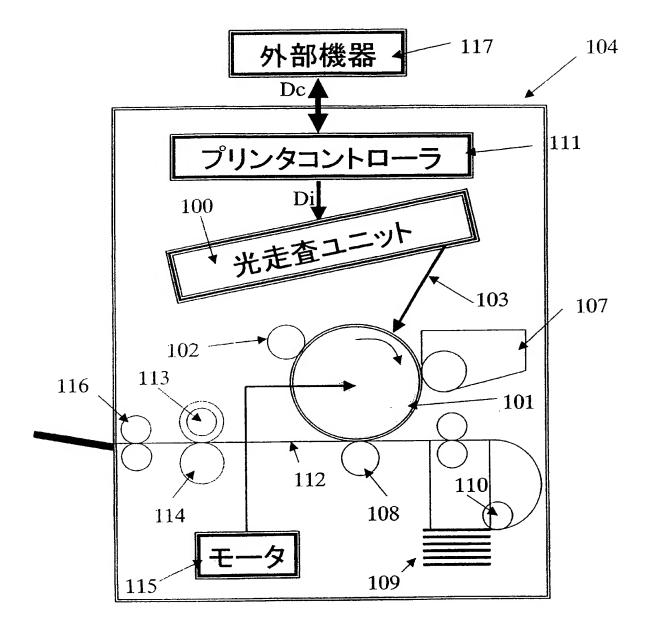


[図16]

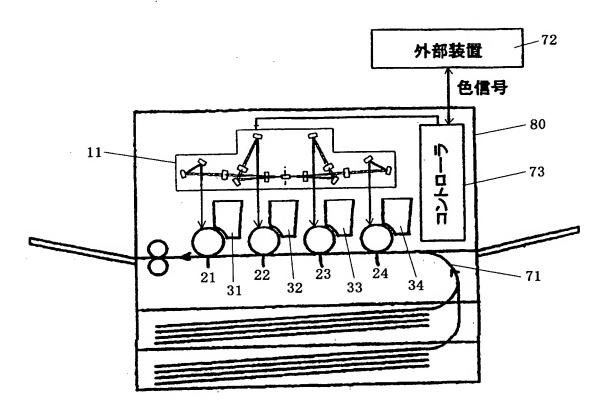




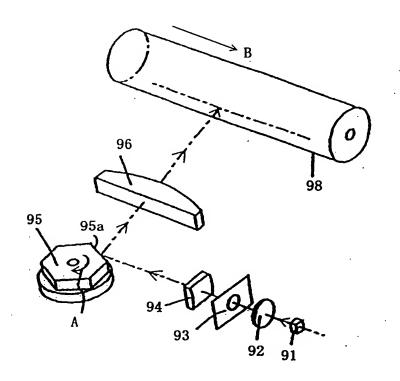
【図17】



【図18】



【図19】





【要約】

【課題】 走査線曲がりを低減することができる光走査装置及びそれを用いた画像形成装置を達成すること。

【解決手段】 光源手段1からの複数の光束を1つの偏向手段5に導光し、該偏向手段からの複数の光束を走査光学系6により各々対応する被走査面8上に導光する光走査手段を含む光走査装置において、該走査光学系はアナモフィック面を有する1つの走査光学素子からなり、該走査光学素子は主走査断面内において1面が非球面であること。

【選択図】 図1



特願2002-231022

出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月30日 新規登録

住所氏名

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

キヤノン株式会社